

第三届（2013）美国硅谷高科技**创新·创业**参会参展报名表

参会信息					
公司名称（中文）					
公司名称（英文）					
单位地址（中文）					
单位地址（英文）					
联系人		手机号码		电话	
传真		电子邮箱			
网站					
参会人员信息					
护照姓名		护照上姓名拼音			
性别		护照号码			
职务（中英文）		护照签发机关			
出生地		护照签发日期			
身份证号码		护照签发地			
手机号码		护照有效期			
生日					
护照种类	<input type="checkbox"/> 公务 <input type="checkbox"/> 因公普通 <input type="checkbox"/> 因私				
能否用英语进行业务交流	<input type="checkbox"/> 能 <input type="checkbox"/> 否		是否需要翻译	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
紧急联系人			联系电话		
行程安排要求（住房有特殊要求者，须补交差价）					
住房要求	<input type="checkbox"/> 套间 <input type="checkbox"/> 单人间 <input type="checkbox"/> 双人间				
单位主管领导 签字					单位公章： 日期：

说明：

1. 请务必真实完整填写以上表格。
2. 已有护照者，请仔细检查护照签证有效页数及有效期（6个月以上有效期），确认无误后，请将护照首页发到 registration@svief.org
3. 此表填写完整后，请打印并加盖单位公章，将扫描件连同表格电子版于2013年9月1日前提交至 registration@svief.org，以便我们及时办理邀请函。

第三届（2013）美国硅谷高科技创新·创会企业参展参会信息表

单位名称	中文:		
	英文:		
单位地址	中文:		
	英文:		
公司网址			
所属行业	<input type="checkbox"/> 信息技术 <input type="checkbox"/> 节能环保 <input type="checkbox"/> 医药卫生 <input type="checkbox"/> 风险投资 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 科研机构 其他 _____		
联系人		电子信箱	
电话		传真	
公司简介 (150-200 字)			
请简要阐述 洽谈内容和 要求			
Company Description			
Business Interest	<input type="checkbox"/> Investment <input type="checkbox"/> Market <input type="checkbox"/> Vendor <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Other		
贵公司目前与哪些国家有业务来往			
请贵公司以电子附件形式提供以下图片资料： <ul style="list-style-type: none"> ◇ 公司 LOGO（尽量提供矢量图，大小在 300dpi 以上；如是 jpg 图片，大小在 500K 以上） ◇ 大楼外景图 1 张（jpg 图片，大小在 1M 以上） ◇ 产品图 1-3 张（每张须用中、英文标明产品名称，jpg 图片，大小在 1M 以上） 			

说明：

1. 此表内容将用于安排对口企业洽谈对接与制作会刊，请务必真实、完整填写。
2. 请在 2013 年 9 月 1 日前发送电子邮件至 registration@svief.org
3. 邮件标题上注明单位名称。
4. 联系人：雷虹（Iris Lei） 手机：18600715699

主办单位：美国硅谷信息产业联盟 中关村私募股权投资协会

承办单位：中国火炬 IT 服务创新联盟 美国九九人集团 北京软件出口中心